

FED電極

ガラス基板上に蒸着

神戸大40インチTV画面も可能

神戸大学の喜多隆・助教授は次世代の薄型表示装置である電界放出型デ

イスプレー(FED)で電子発生源となる窒化アルミニウムの新しい合成

法を開発した。従来はセ氏千百度だった反応温度を三百度に下げるこ

とでシリコンを混ぜた窒化ガラス基板上に、四百ナノメートルの厚さで蒸着できるため大型化が容易で、テレビなどへの応用も可能になるという。

一边が一・五ミリのガラス基板上に、四百ナノメートルの厚さでシリコンを混ぜた窒化ガラス基板上に、四百ナノメートルの厚さで蒸着した。FEDでは蛍光体を塗布したガラス基板を張り合わせ、二枚の板の間に電子を飛ばして、蛍光体を光らせて映像を表示する。

合成には、窒素ガスを満たした装置内でアラズターリング」と呼ぶ手法を採用。発生した窒素イオンが装置内にあるアルミニウムにぶつかり、窒化アルミニウムになった後で、セ氏約三百度に熱したガラス基板上に蒸着される。

この手法はプラズマが基板を熱する必要が少ない。温度が低いとガラスや金属フィルムを基板にできるため、テレビ並みの四十インチの大きさにすることができる。

従来、窒化アルミニウムの合成では半導体を使う「有機金属気相成長(MOCVD)法」と呼ぶ手法を使い、セ氏千百度に熱す必要があった。基板には炭化ケイ素を使用し、画面の大きさは二インチ程度にとどまっていた。